SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent number:

JP2001196532

Publication date:

2001-07-19

Inventor:

KAWATO HISASHI; TAJIRI MITSUGI

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;; RYODEN

SEMICONDUCTOR SYST ENG

Classification:

- international:

H01L25/07; H01L25/18; H01L23/28; H01L23/48;

H01L23/50

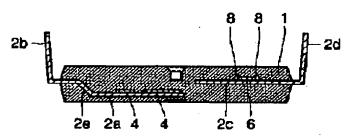
- european:

Application number: JP2000003296 20000112 Priority number(s): JP2000003296 20000112

Report a data error here

Abstract of JP2001196532

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device which reduces molding processes and has a high filling property of the mold resin. SOLUTION: A power chip lead frame 2a is arranged approximately parallel to an integrated circuit chip lead frame 2c via a lead step 2e to a power chip lead terminal 2b, and the rear of the power chip lead frame 2a is closer to the outer surface of mold resin 12 than the rear of the integrated circuit chip lead frame 2c, whereon an integrated circuit chip 6 is mounted. A tapered hole 11 is formed on the surface of the mold resin 12 at the front the power chip lead frame 2a.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公開番号 特開2001-196532 (P2001-196532A)

(43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)

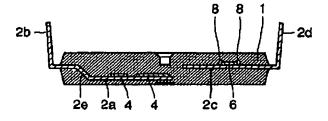
| (51) Int.Cl.7 | 機別記号 | F I | | | テーマコード(参考) | |
|---------------|--------------------------|------------|--|--------|---------------------|----------|
| H01L 25/ | | HO1L 2 | 23/28 | | J 4M109 | |
| 25/ | 18 | 2 | 3/48 | | G (| 5F067 |
| 23/ | · | 2 | 23/50 25/04 | | F C | |
| 23/ | 48 | . 2 | | | | |
| 23/ | 50 | | | | | |
| | • | 審查請求 | 农簡求 | 請求項の数3 | OL | (全 10 頁) |
| (21)出願番号 | 特爾2000-3296(P2000-3296) | (71)出顧人 | 000006013 三菱電機株式会社 | | | |
| (22) 出顧日 | 平成12年1月12日(2000.1.12) | İ | 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 (71)出顧人 591036505 菱電セミコンダクタシステムエンジニアリング株式会社 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 (72)発明者 川藤 寿 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 | | | |
| | · | (71)出職人 | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | (72)発明者 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 菱電機株式会社内 | | | |
| | | (74)代理人 | 10006474 | | | |
| | | · | 弁理士 : | 深見 久郎 | G 14: | 名) |
| | | | | | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【契約】

【課題】 モールド工程の削減が図られ、かつ、モール ド樹脂の充填性が高い半導体装置を提供する。

【解決手段】 パワーチップ用リードフレーム2aは、パワーチップ側リード端子2bとはリード段差部2eを介して集積回路チップ用リードフレーム2cと略平行に配置され、パワーチップ用リードフレーム2aの裏面が、集積回路チップ6が搭載された集積回路チップ用リードフレーム2cの裏面よりもモールド樹脂12の外面に接近している。パワーチップ用リードフレーム2aの表面側のモールド樹脂12の表面には、テーパ状の穴11が形成されている。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電力用チップおよび該電力用チップを制 御するための集積回路チップと、

前記電力用チップを搭載するための第1フレーム部、前 記集積回路チップを搭載するための第2フレーム部およ び前記第1または第2フレーム部に接続されるリード端 子を有するリードフレーム部と、

前記リード端子を突出させて、前記電力用チップおよび 前記集積回路チップを含む前記リードフレーム部を封止 するモールド樹脂と、を備え、

前記第1フレーム部は、前記リード端子とリード段差部 を介して前記第2フレーム部と略平行に配置され、

前記電力用チップが搭載された前記第1フレーム部の面 と反対側の面が、前記集積回路チップが搭載された前記 第2フレーム部の面と反対側の面よりも前記モールド樹 脂の外面に接近し、

前記電力用チップが搭載された前記第1フレーム部の面 の側の前記モールド樹脂の表面には、テーパを有する穴 が形成されている、半導体装置。

【請求項2】 前記穴は前記モールド樹脂が充填される 20 方向と交差する方向に複数形成され、

前記モールド樹脂に形成された前記穴と前記穴との間 に、前記第1フレーム部と前記第2フレーム部とを電気 的に接続するワイヤが配設されている、請求項1記載の 半導体装置。

【請求項3】 前記穴は、前記電力用チップが搭載され た前記第1フレーム部の面の側の前記モールド樹脂の表 面にのみ形成されている、請求項1または2に記載の半 導体装置.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体装置に関し、 特に、モールド樹脂の充填性が改善され、かつ、モール ド工程の削減が図られる半導体装置に関するものであ る.

[0002]

【従来の技術】従来の半導体装置の一例として、たとえ ば、エアコン、洗濯機などのインバータ用のスイッチン グ索子として用いられる電力半導体装置について説明す る。電力半導体装置では、大電流をスイッチングするた 40 めの絶縁ゲート形バイポーラトランジスタ(Insulated Gate Bipolar Transistor 、以下「IGBT」と記 す。) やフライホイールダイオード (Fly Wheel Diode 、以下「FWD」と記す。)といったパワーチップ と、そのパワーチップを制御するための低電圧集積回路 (Low Voltage Integrated Circuit、以下「LVIC」 と記す。) や高電圧集積回路 (High Voltage Integrate d Circuit 、以下「HVIC」と記す。)といった集積 回路チップが搭載されている.

よび集積回路チップを、リードフレーム上にダイボンド して、所定のワイヤボンドおよび樹脂モールド工程等を **経ることによって形成される。そこで、このような電力** 半導体装置の従来の製造方法について図を用いて説明す

【0004】図12および図13を参照して、リードフ レーム102上にパワーチップ104および集積回路チ ップ106をそれぞれダイボンドにより搭載する。次 に、ワイヤボンディングによってパワーチップ104と リードフレーム102内の所定の内部リードとをアルミ ニウム線110により電気的に接続する。同様に、集積 回路チップ106と所定の内部リードとを金線108に より電気的に接続する。なお、アルミニウム線110を 適用するのは、パワーチップ104では大電流を扱うか らである。

【0005】次に図14および図15を参照して、パワ ーチップ104および集積回路チップ100が搭載され たリードフレーム102の面の側を覆うように、1次モ ールド樹脂112を形成する。このとき、パワーチップ 104および集積回路チップ106が搭載されている面 と反対側のリードフレーム102の面は露出した状態に ある。

【0006】次に図16および図17を参照して、リー ド端子のうち、不要なリード端子となるリード部分10 2h (斜線部分)をカットして除去する。次に図18お よび図19を参照して、1次モールド樹脂112および リードフレーム102を覆うように、さらに2次モール ド樹脂114を形成する。また、このとき特にパワーチ ップ104で発生する熱を放出するためのヒートシンク 116を配設する.

【0007】その後、リードフレーム102のタイパー 102gをカットして、2次モールド樹脂114より突 出している各リード端子を曲げることにより、図20 (a)、(b)および(c)に示す電力半導体装置が完 成する。同図に示されるように、2次モールド樹脂11 4の一方側には集積回路チップと接続されている集積回 路チップ側リード端子102dが配設され、他方側には パワーチップと接続されているパワーチップ側リード端 子102bが配設されている。

【0008】また、各集積回路チップ側リード端子10 2 dおよびパワーチップ側リード端子102 bは、電力 半導体装置がプリント基板などに装着された状態で、ヒ ートシンク116により熱が効率的に放熱されるよう に、ヒートシンク116が配設されている側と反対の側 に曲げられている。 従来の電力半導体装置は以上のよう に製造される。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】近年、製造コストの削 滅の観点から、プロセスのスリム化が図られており、上 【0003】電力半導体装置は、これらパワーチップお 50 配の電力半導体装置においても、1次および2次モール 3

ド樹脂による2回のモールド工程を1回のモールド工程 で対応できるよう開発が進められている。

【0010】電力半導体装置では、特に、パワーチップ 104にて発生する熱を効率的に放熱させるために、図 19に示すように、パワーチップ104が搭載されたり ードフレーム102の面(以下単に「表面」と記す)と は反対側の面(以下単に「裏面」と記す)に位置するモ ールド樹脂の厚さを、ヒートシンク116とリードフレ ーム102との絶縁性が損なわれない程度に極力薄くす る必要がある。

【0011】このため、1回のモールド工程では、リー ドフレーム102の表面と裏面とにモールド樹脂を良好 に充填することが困難となり、特に、リードフレーム1 02の裏面側に充填されるモールド樹脂にボイドが発生 することがあった.

【0012】本発明は上記問題点を解決するためになさ れたものであり、モールド工程の削減が図られ、かつ、 モールド樹脂の充填性が高い半導体装置を提供すること を目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の1つの局面にお ける半導体装置は、電力用チップおよびその電力用チッ プを制御するための集積回路チップと、リードフレーム 部と、モールド樹脂とを備えている。リードフレーム部 は、電力用チップを搭載するための第1フレーム部、集 積回路チップを搭載するための第2フレーム部および第 1または第2フレーム部に接続されるリード端子を有し ている。モールド樹脂は、リード端子を突出させて、電 カ用チップおよび集積回路チップを含むリードフレーム ード段差部を介して第2フレーム部と略平行に配置され ている。電力用チップが搭載された第1フレーム部の面 と反対側の面が、集積回路チップが搭載された第2フレ ーム部の面と反対側の面よりもモールド樹脂の外面に接 近している。電力用チップが搭載された第1フレーム部 の面の側のモールド樹脂の表面には、テーパを有する穴 が形成されている.

【0014】この構成によれば、電力用チップが搭載さ れた第1フレーム部の面(表面)と反対側の面(裏面) が、集積回路チップが搭載された第2フレーム部の面 (表而)と反対側の面(裏面)よりもモールド樹脂の外 面に接近していることによって、モールド樹脂を第1フ レーム部のリード端子側から注入してリードフレーム部 をモールド樹脂によって封止する際に、リード段差部に 沿って、第1フレーム部の裏面側に積極的にモールド樹 脂が流し込まれる。これにより、第1フレーム部の裏面 側に比較的薄いモールド樹脂を、ボイドを発生させるこ となく高い充填性でもって形成することができる。しか も、第1フレーム部の裏面側に積極的にモールド樹脂が 流し込まれるため、1回のモールド工程によりリードフ 50 レーム部を封止することができ、工程削減を図ることが 可能となる。また、モールド樹脂の表面にテーパを有す る穴が形成されていることで、モールド樹脂が収縮する ことに伴って生じる反りの応力を緩和することができ、

特に放熱フィンをモールド樹脂に装着する際にモールド 樹脂が割れるのを抑制することができる。

【0015】好ましくは、穴はモールド樹脂が充填され る方向と交発する方向に複数形成され、モールド樹脂に 形成された穴と穴との間に、第1フレーム部と第2フレ 10 -ム部とを電気的に接続するワイヤが配設されている。 【0016】この場合には、モールド樹脂を注入する際 に、穴に対応した金型の部分(スリーブおよび可動ビ ン)と隣り合う穴に対応した金型の部分に位置するワイ ヤとにより、第1フレーム部のリード端子側から注入さ れるモールド樹脂のうち、第1フレーム部の表面側に注 入されるモールド樹脂の流れが妨げられる。これによ り、第1フレーム部の表面側へのモールド樹脂の注入が 抑制されて、その分を第1フレーム部の裏面側へ注入す ることができる。その結果、第1フレーム部の裏面側へ 20 のモールド樹脂の充填性をより高めることができる。

【0017】また好ましくは、穴は電力用チップが搭載 された第1フレーム部の面の側のモールド樹脂にのみ形 成されている。

【0018】モールド樹脂を注入する際に、モールド樹 脂がリード段差部にあたることで、第1フレーム部には 第1フレーム部の裏面から表面の方に向かう力が作用す る。この力を受けて第1フレーム部は、金型の支持部材 (ピン)に確実に接触して、第1フレーム部が支持され ることになる。これにより、第1フレーム部を両側から 部を封止している。第1フレーム部は、リード端子とリ 30 ピシで挟むことなく、モールド樹脂を第1フレーム部の 表面側と裏面側とに充填することができるとともに、第 1フレーム部の裏面側には金型のピンがないことで、こ の領域に流れ込むモールド樹脂の流動抵抗がより下がっ て、第1フレーム部の裏面側におけるモールド樹脂の充 填性をさらに高めることができる。また、第1フレーム 部を支持する金型のピンとしては、第1フレーム部の表 面側のピンだけでよく、第1フレーム部の裏面側のピン を省くことができるため、金型の構造を簡略化すること ができるとともに、メンテナンス性を向上することがで きる。

[0019]

40

【発明の実施の形態】実施の形態1

木発明の実施の形態1に係る電力半導体装置について説 明する。まず、電力半導体装置の平面外側を図1に示 し、その1つの断面を図2に示し、他の断面を図3に示 す。また、モールド樹脂12によって封止されているパ ワーチップ4および集積回路チップ6を含むリードフレ ーム2の側面構造を図4に示す。

【0020】電力半導体装置では、従来の技術の項にお いて説明したように、大電流をスイッチングするための 20

I GBTやFWDといったパワーチップと、そのパワー チップを制御するためのLVICやIIVICといった集 積回路チップが搭載されている。 これらのパワーチップ および集積回路チップはモールド樹脂によって封止され ている。

【0021】図2~図4に示すように、パワーチップ4 はパワーチップ用リードフレーム2a上に搭載されてい る。一方、集積回路チップ6は集積回路チップ用リード フレーム2c上に搭載されている。

【0022】パワーチップ側リード端子26とパワーチ 10 ップ4とはアルミニウム線10のワイヤボンディングに よって電気的に接続されている。一方、集積回路チップ 側リード端子2dと集積回路チップ6とは金線8のワイ ヤボンディングによって電気的に接続されている。

【0023】また、パワーチップ4と所定の中継リード とをアルミニウム線10のワイヤボンディングによって 電気的に接続するとともに、その中継リードと集積回路 チップ6とを金線8のワイヤボンディングによって電気 的に接続することによって、パワーチップ4と集積回路 チップ6とが電気的に接続されている.

【0024】本電力半導体装置のパワーチップ用リード フレーム2aは、パワーチップ側リード端子2bとはリ ード段差部2eを介して集積回路チップ用リードフレー ム20と略平行に配置され、パワーチップ4が搭載され たパワーチップ用リードフレーム2aの面(表面)と反 対側の面(裏面)が、集積回路チップ6が搭載された集 積回路チップ用リードフレーム2cの面(表面)と反対 側の面(裏面)よりもモールド樹脂12の外面に接近し ている。

【0025】このため、図3に示すように、パワーチッ 30 プ用リードフレーム2 aの裏面側のモールド樹脂12の 厚さが、集積回路チップ用リードフレーム2cの裏面側 のモールド樹脂12の厚さよりも薄くなっている。これ により、パワーチップ4で発生した熱はモールド樹脂1 2の外方へ効率よく放出される。

【0026】上述した電力半導体装置では、後で説明す るように、モールド工程においてパワーチップ側リード 端子2b側からモールド樹脂を注入する際に、リード段 差部2eに沿って、パワーチップ用リードフレーム2a の裏面側に積極的にモールド樹脂が流し込まれる。

【0027】これによって、パワーチップ用リードフレ ーム2aの裏面側に比較的薄いモールド樹脂を、ポイド を発生させることなく高い充填性でもって形成すること ができる。しかも、パワーチップ用リードフレーム2a の裏面側に積極的にモールド樹脂が流し込まれるため、 1回のモールド工程によって上述したモールド樹脂12 を形成でき、従来の製造工程と比較するとモールド工程 を1工程分削減することができる.

【0028】また、集積回路チップ用リードフレーム2

ードフレーム2aの裏面側のモールド樹脂よりも厚いこ とによって、集積回路チップ6が電力半導体装置の外部 からのノイズの影響を受けにくくなる。

【0029】さらに、電力半導体装置の放熱を効果的に 行なうために、 図2または図3に示されるパワーチップ 川リードフレーム2aの裏面側のモールド樹脂12に、 たとえばアルミニウムなどからなる放熱フィン(図示せ ず)が設けられる。この場合には、その放熱フィンを介 してノイズが電力半導体装置の集積回路チップ6に影響 を及ぼすおそれがある。

【0030】そのような場合でも、集積回路チップ用リ ードフレーム2 c の裏面側のモールド樹脂の厚さが十分 に厚いことによって、集積回路チップ6がそのようなノ イズの影響を受けることが抑制される。

【0031】また、パワーチップ用リードフレーム2a の表面側のモールド樹脂の方が裏面側のモールド樹脂の 厚さよりも厚いことによって、モールド樹脂を成型する 際にパワーチップ用リードフレーム2aの表面側におけ るモールド樹脂が裏面側におけるモールド樹脂よりも収 縮の程度が大きくなる。

【0032】その結果、図5に示すように、パワーチッ プ用リードフレーム2aの裏面が接近しているモールド 樹脂12の外面が凸になるようにモールド樹脂12が反 ってしまう。

【0033】一方、モールド樹脂12のこの外面のほぼ 全面には、上述したように、放熱フィンが装着される。 この放熱フィンにも、機械加工のばらつきに伴う反りが ある。そして、モールド樹脂の反りの向きと反対側の向 きに反っている放熱フィンがモールド樹脂12の取付け 穴13に装着される場合には、パワーチップ用リードフ レーム2aの表面側におけるモールド樹脂12に過度の 応力が作用する結果、モールド樹脂12にクラックが生 じることがある。

【0034】このとき、図5に示すように、モールド樹 脂12の穴11としてテーパ状の穴が形成されているこ とで、その応力が緩和されてモールド樹脂12にクラッ クが生じるのを抑制することができる。なお、後述する ように、この穴11はモールド樹脂12を成型する際 に、リードフレームを固定するピンを覆うスリーブに対 40 応する穴である。

【0035】次に、上述した電力半導体装置の製造方法 について説明する。まず、たとえば図4に示されるよう に、パワーチップ用リードフレーム2a上にパワーチッ プ4をダイボンドにより搭載し、集積回路チップ用リー ドフレーム2c上に集積回路チップ6をダイボンドによ り搭載する。

【0036】次に、アルミニウム線10のワイヤポンデ ィングによって、パワーチップ4と所定の内部リードと を電気的に接続する。同様に、金線8のワイヤボンディ cの裏面側のモールド樹脂の厚さが、パワーチップ用リ 50 ングにより集積回路チップ6と所定の内部リードとを電 気的に接続する.

【0037】このダイボンド工程では、パワーチップ用 リードフレーム2aは、リード段差部2eを介してパワ ーチップ側リード端子となるリードにつながれ、集積回 路チップ川リードフレーム2cと略平行に配置されてい る。また、各パワーチップ川リードフレーム2aと集積 回路チップ用リードフレーム2cとはタイパー (図示せ ず) などによって繋がれている.

【0038】次に図6に示すように、金型となる上側キ ャピティ21と下側キャビティ22とでパワーチップ側 リード端子26となるリードと、集積回路チップ側リー ド端子2dとなるリードを挟み込む。上側キャピティ2 1のスリーブ23に設けられた可動ピン24と、下側キ ャピティ22のスリーブ25に設けられた可動ピン26 をそれぞれ可動させて、パワーチップ用リードフレー人 2aを挟み込んでこれを固定する。

【0039】パワーチップ側リード端子26の側から棍 脂注入ゲート(図示せず)により金型内にモールド樹脂 を注入して、パワーチップ 4 および集積回路チップ 6 等 を封止する。その後、可動ピン24、26を元の位置に 20 戻す。このとき、モールド樹脂12はまだ固まっていな いので、各可動ピン24、26が各スリーブ23、25 内に戻ると、可動ピン24、26が位置していた部分に はモールド樹脂が流れ込み、モールド樹脂 1.2には可動 ピンの跡は残らない。

【0040】次に、図7に示すように、モールド樹脂1 2が固まった段階で上側キャビティ21と下側キャビテ ィ22とを取外す。このときには、モールド樹脂が固ま っているため、モールド樹脂12の表面にはスリープ2 3に対応する穴11とスリーブ25に対応する穴12が 30 残る。

【0041】その後、タイパーなどをカットし、パワー チップ側リード端子および集積回路チップ側リード端子 となるリード端子を曲げることによって、図1に示す電 力半導体装置が完成する。

【0042】上述した製造方法では、図6に示すよう に、樹脂注入ゲートから注入されるモールド樹脂がリー ド段差部20によって、矢印30に示すように、パワー チップ用リードフレーム2 aの裏面側のモールド樹脂の 厚さが比較的薄く形成されるべき部分へ積極的に流し込 まれる。これにより、パワーチップ用リードフレーム2 aの裏面側のモールド樹脂の充填性が向上し、モールド 樹脂12内にボイドが発生するのを抑制することができ ቆ.

【0043】このようにして、1回のモールド工程によ り所定のモールド樹脂12を形成することができて、 従 来の製造工程と比較するとモールド工程を1工程分削減 でき、生産コストの低減を図ることが可能となる。

【0041】また、特にスリーブ23の形状に対応する

表面に残ることになる。これにより、上述したように、
 放熱フィンがモールド樹脂12に装着される場合に、パ ワーチップ用リードフレーム2aの表面側におけるモー ルド樹脂12に作用する応力が緩和されて、モールド樹 脂12にクラックが生じるのを抑制することができる。 【0045】実施の形態2

本発明の実施の形態2に係る電力半導体装置について説 明する。本電力半導体装置では、図8および図9に示す ように、モールド樹脂12の表面にはモールド樹脂が充 填される方向と略直交する方向に沿って複数の穴11が 形成されている。パワーチップ用リードフレーム2aと 集積回路チップ用フレーム2cとを電気的に接続するア ルミニウム線10がその穴11と穴11との間に配設さ れている。

【0046】これ以外の構成については実施の形態1に おいて説明した電力半導体装置と同様なので、同一部材 には同一符号を付しその説明を省略する。この電力半導 体装置も、実施の形態1において説明した方法と同様の 方法により形成される。

【0047】この電力半導体装置では、実施の形態1に おいて説明した電力半導体装置によって得られる効果に 加えて、次のような効果を得ることができる。特に、図 6に示されるモールド樹脂を充填する工程では、アルミ ニウム線10が隣接するスリーブ23の間に位置してい ることで、樹脂注入ゲート(図示せず)からモールド樹 脂が注入される際に、アルミニウム線10が抵抗となっ て、パワーチップ用リードフレーム2aの表面側へモー ルド樹脂が流れ込むのを抑制することができる。

【0048】これにより、パワーチップ用リードフレー ム2aの裏面側へ積極的にモールド樹脂を流し込むこと ができて、パワーチップ用リードフレーム2 aの裏面側 のモールド樹脂の充填性をさらに高めることができる。 【0019】また、アルミニウム配線10をスリープと 取付け穴13との間に位置させることでも、同様の効果 を得ることができる。

【0050】実施の形態3

本発明の実施の形態3に係る電力半導体装置について脱 明する。本電力半導体装置は、図10に示すように、パ ワーチップ用リードフレーム2aの表面側のモールド樹 脂12の表面に穴11が形成され、パワーチップ用リー ドフレーム2aの裏面側のモールド樹脂12の表面には 穴は形成されていない。これ以外の構成について、実施 の形態1において説明した電力半導体装置と同様なの で、同一部材には同一符号を付しその説明を省略する。 【0051】次に上述した電力半導体装置の製造方法に ついて説明する。まず、実施の形態1において説明した ように、ダイボンド工程において、パワーチップ用リー ドフレーム2a上にパワーチップ4を、集積回路チップ 用リードフレーム2c上に集積回路チップ6をそれぞれ 穴11として、テーパ状の穴11がモールド樹脂12の 50 搭載する。そして、アルミニウム線10のワイヤボンデ

ィングによって、パワーチップ4と所定の内部リードとを電気的に接続する。同様に、金線8のワイヤボンディングにより集積回路チップ6と所定の内部リードとを電気的に接続する。

. 9

【0052】次に図11に示すように、金型となる上側キャビティ21と下側キャビティ22とでパワーチップ側リード端子2bとなるリードと、集積回路チップ側リード端子2dとなるリードを挟み込む。可動ピン24およびスリーブ23は上側キャビティ21にのみ設けら、下側キャビティ22には設けられていない。そのスリー 10ブ23に設けられた可動ピン24を可動させて、パワーチップ用リードフレーム2aの表面に接触させる。

【0053】パワーチップ側リード端子2bの側から樹脂注入ゲート27により金型内にモールド樹脂を注入して、パワーチップ4および集積回路チップ6等を封止する。その後、可動ピン24を元の位置に戻す。

【0054】次に、モールド樹脂12が固まった段階で上側キャビティ21と下側キャビティ22とを取外す。このときにはモールド樹脂が固まっているため、モールド樹脂12の表面にはスリーブ23に対応する穴11の 20 みが残る。

【0055】その後、パワーチップ側リード端子および 集積回路チップ側リード端子となるリード端子を曲げる ことによって、図10に示す電力半導体装置が完成す る。

【0056】この電力半導体装置では、実施の形態1において説明した電力半導体装置によって得られる効果に加えて、次のような効果を得ることができる。特に、図11に示されるモールド樹脂を充填する工程では、樹脂注入ゲート27から注入されるモールド樹脂がリード段30差部2eにあたることで、パワーチップ用リードフレーム2aには、矢印31の向きの力が作用する。これにより、パワーチップ用リードフレーム2aが可動ピン24に押付けられることになる。

【0057】このため、パワーチップ用リードフレーム 2aを両側から可動ピンで挟むことなく、モールド樹脂 をパワーチップ用リードフレーム2aの表面側と裏面側 とに充填することができる。

【0058】そして、パワーチップ用リードフレーム2 aの裏面側には可動ピンとスリーブがないことで、この 領域に流れ込むモールド樹脂の流動抵抗が、実施の形態 1の電力半導体装置の場合よりも下がって、パワーチッ プ用リードフレーム2aの裏面側におけるモールド樹脂 の充填性をさらに高めることができる。

【0059】また、モールド工程において使用する1対のキャビティ(金型)のうち、一方のキャビティにのみ可動ピンを設け、他方のキャビティには可動ピンを設ける必要がないため、金型の構造を簡略にすることができて、メンテナンスをより容易に行うことができる。

【0060】今回開示された実施の形態はすべての点で 50

例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

[0061]

【発明の効果】本発明の1つの局面における半導体装置 によれば、電力用チップが搭載された第1フレーム部の 面(表面)と反対側の面(裏面)が、集積回路チップが 搭載された第2フレーム部の面(表面)と反対側の面 (裏面)よりもモールド樹脂の外面に接近していること によって、モールド樹脂を第1フレーム部のリード端子 側から注入してリードフレーム部をモールド樹脂によっ て封止する際に、リード段差部に沿って、第1プレーム 部の裏面側に積極的にモールド樹脂が流し込まれる。こ れにより、第1フレーム部の裏面側に比較的薄いモール ド樹脂を、ボイドを発生させることなく高い充填性でも って形成することができる。しかも、第1フレーム部の 裏面側に積極的にモールド樹脂が流し込まれるため、1 回のモールド工程によりリードフレーム部を封止するこ とができ、工程削減を図ることが可能となる。また、モ ールド樹脂の表面にテーバを有する穴が形成されている ことで、モールド樹脂が収縮することに伴って生じる反 りの応力を緩和することができ、特に放熱フィンをモー ルド樹脂に装着する際にモールド樹脂が割れるのを抑制 することができる.

【0062】好ましくは、穴はモールド樹脂が充填される方向と交差する方向に複数形成され、モールド樹脂に形成された穴と穴との間に、第1フレーム部と第2フレーム部とを電気的に接続するワイヤが配設されていることで、モールド樹脂を注入する際に、ワイヤによって第1フレーム部の表面側に注入されるモールド樹脂の流れが妨げられ、第1フレーム部の表面側へのモールド樹脂の注入が抑制されて、その分を第1フレーム部の裏面側へ注入することができる。その結果、第1フレーム部の裏面側へに入することができる。その結果、第1フレーム部の裏面側へのモールド樹脂の充填性をより高めることができる。

【0063】また好ましくは、穴は電力用チップが搭載された第1フレーム部の面の側のモールド樹脂にのみ形成されていることで、モールド樹脂を注入する際に、第1フレーム部には第1フレーム部の裏面から表面の方に向かう力が作用する。この力を受けて第1フレーム部は、金型の支持部材(ピン)に確実に接触して、第1フレーム部が支持されることになる。これにより、第1フレーム部を両側からピンで挟むことなく、モールド樹脂を第1フレーム部の表面側と裏面側とに充填することができるとともに、第1フレーム部の裏面側には金型のピンがないことで、この領域に流れ込むモールド樹脂の流動抵抗がより下がって、第1フレーム部の裏面側におけるモールド樹脂の充填性をさらに高めることができる。

また、第1フレーム部を支持する金型のピンとしては、 第1フレーム部の表面側のピンだけでよく、第1フレー 人部の裏面側のピンを省くことができるため、金型の構 造を簡略化することができるとともに、メンテナンス性 を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1に係る電力半導体装置の平面外観図である。

【図2】 図1に示す電力半導体装置の断面線 I I - I I における断面図である。

【図3】 図1に示す電力半導体装置の断面線 I I I I I における断面図である。

【図4】 図1に示す電力半導体装置の構造の側面透視 図である。

【図5】 図1に示す電力半導体装置の反りを示す側面 図である。

【図6】 同実施の形態において、電力半導体装置の製造方法の・工程を示す断面図である。

【図7】 同実施の形態において、図6に示す工程の後 に行われる工程を示す断面図である。

【図8】 本発明の実施の形態2に係る電力半導体装置の断面図である。

【図9】 図8に示す電力半導体装置の内部構造を示す 平面透視図である。

【図10】 本発明の実施の形態3に係る電力半導体装置の断面図である。

12 【図11】 同実施の形態において、電力半導体装置の 製造方法の・工程を示す断面図である。

【図12】 従来の電力半導体装置の製造工程の一工程を示す平面図である。

【図13】 図12に示すT程の側面図である。

【図14】 図12に示す工程の後に行なわれる工程を示す平面図である。

【図15】 図14に示す工程における側面図である。

【図16】 図14に示す工程の後に行なわれる工程を 10 示す平面図である。

【図17】 図16に示す工程における側面図である。

【図18】 図16に示す工程の後に行なわれる工程を示す平面図である。

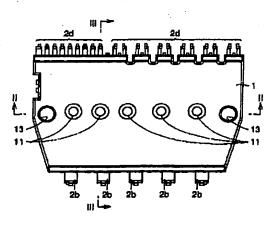
【図19】 図18に示す工程における断面図である。

【図20】 従来の電力半導体装置の外観を示す図であり、(a)は平面外観図を示し、(b)は1つの側面外観図であり、(c)は他の側面外観図である。

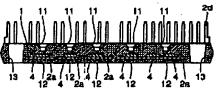
【符号の説明】

1 モールド樹脂、2a パワーチップ用リードフレー 0 ム、2b パワーチップ側リード端子、2c 集積回路 チップ用リードフレーム、2d 集積回路チップ側リード端子、2e リード段差部、4 パワーチップ、6 集積回路チップ、8 金線、10 アルミニウム線、1 1、12 穴、13 取付け穴、21上側キャビティ、22 下側キャピティ、23、25 スリーブ、24、26可動ピン、27 樹脂ゲート。

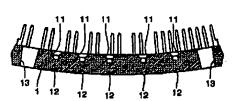
【図1】



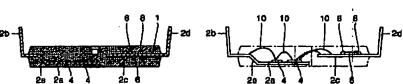
【図2】

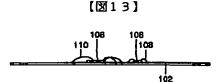


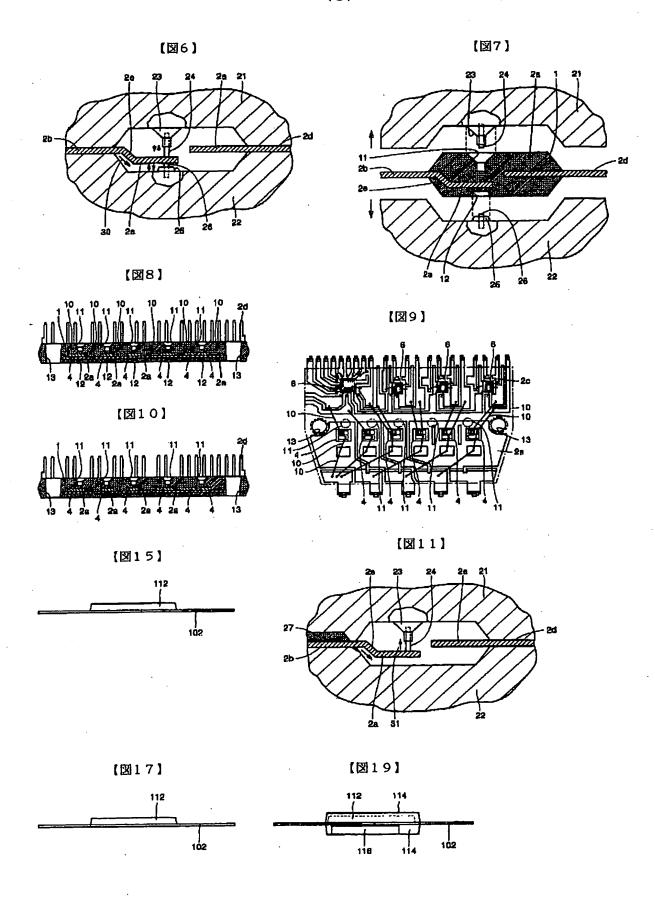
[|対5]



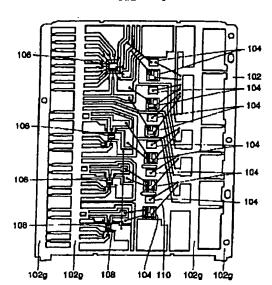
[図3] [図4]



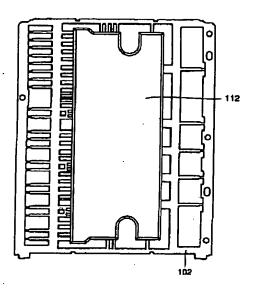




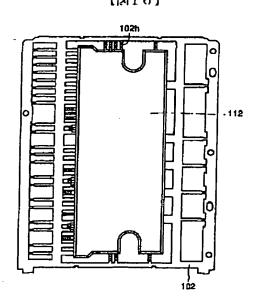
【図12】



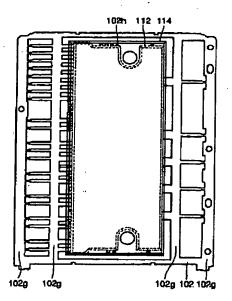
【図14】



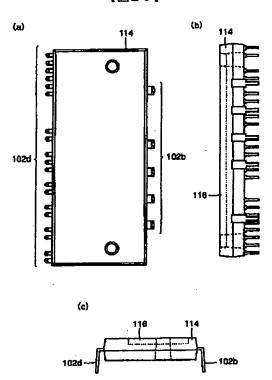
[图16]



[图18]



【図20】



フロントページの続き

(72) 発明者 田尻 貢

兵庫県伊丹市瑞原四丁目1番地 菱電セミコンダクタシステムエンジニアリング株式会社内

Fターム(参考) 4M109 AA01 BA02 CA21 DA03 DA06 DA08 DB04 FA04 GA02 GA05

5F067 AA03 AA06 AB02 BA03 BC04

BD01 BD10 BE05 BE06 CA03

CA04 CA07 DE02 DF02 DF17

EA04

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| □ BLACK BORDERS |
|---|
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| Потиер. |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.